No title available

Publication number: JP3010207 (U)

Publication date: 1991-01-31 Inventor(s):

Applicant(s): Classification:

- international: F24C5/16; G01B11/24; F24C5/00; G01B11/24; (IPC1-7): G01B11/24

Application number: JP19890070215U 19890615 Priority number(s): JP19890070215U 19890615

Abstract not available for JP 3010207 (U)

Data supplied from the esp@cenet database - Worldwide

(B) 日本国特許庁(JP) (①実用新案出願公開

◎ 公開実用新案公報(U) 平3-10207

@int. Cl. '

識別記号 庁内整理番号 ❸公開 平成3年(1991)1月31日

G 01 B 11/24 D 8304-2F

審査請求 未請求 請求項の数 1 (全 頁)

図考案の名称 面精度測定装置

②実 願 平1-70215

②出 順 平1(1989)6月15日

②考案者 及川 智 博 東京都大田区中馬込1丁目3番6号 株式会社リコー内 ②出 顆 人 株式会社リコー 東京都大田区中馬込1丁目3番6号

砂代 理 人 弁理士 棒 山 亨

考案の名称

面精度測定裝置

実用新案登録請求の範囲

パルスレーザ発振用光源と、レンズ、ビームス プリッタ、ミラー、NDフィルタ等からなるパル スレーザホログラフィ光学系と、連続発振を行う レーザ光を被測定物たる移動物体に照射しその移 動物体の被験面からの反射光をフォトディテクタ により受光してその信号をトリガー信号として上 記パルスレーザ用光源にフィードバックする手段 とを備え、上記トリガー信号に同期してパルスレ ーザを発掘し上記被測定物の被験面に照射して該 被験面からの反射光をホログラム乾板に露光して 被験面のホログラム像を撮影することにより上記 被験面の面精度を測定する面精度測定装置におい て、上記フォトディテクタを移動可能に設けると 共に、上記被測定物体とホログラム乾板との間に 凸レンズとピンホールとを設けたことを特徴とす る面精度測定装置。

考案の詳細な説明

〔産業上の利用分野〕

本考案は、移動物体、特に回転多面競等の高速 回転する物体の面精度を測定するための面精度測 定装置に関する。

[従来の技術]

レーザプリンタ等の走査光学系においては、高 速回転する回転多面鏡のミラー面の面精度が要求 される。すなわち、レーザプリンタは、高画質を 特徴とするが、書き込みの高密度化、高速化に伴 い、走査光学系、特に回転多面鏡に要求される面 精度はさらに高くなっている。

しかしながら、この回転多面競は、高速回転時 には不均一な慣性力を受けて変形することが有限 要素法シミュレーション等により確認されており、 この回転多面鏡の変形は、ミラー面の平面度を低 下させ画像を劣化させる原因となる。

そこで、高速回転時の回転多面鏡のミラー面の 面精度を正確に測定することが要求されているが、 この面精度測定装置としては、パルスレーザホロ グラフィ干渉法を用いて高速回転時の回転多面 のミラー面の面精度を測定し、回転多面鏡用モータの偏心回転による回転多面鏡のミラー面の変形 等を干渉縞として可視化する装置が提案されている。

上述のパルスレーザホログラフィ干渉法は高速 物体の変位量測定には極めて有効であり、従来よ り広く用いられている方法である。

ここで、第3図に従来のパルスレーザホログラ フィ干渉法を用いた面精度測定装置の一例を示す。

第3図において、符号1はツインパルスRbレーザ、符号2,3はHeーNeレーザ、符号4はポリゴンユニット、符号5はホログラム乾板、符号BSはビームスプリッタ、符号L1,L2,L3,L4はレンズ、符号M1,M2はミラー、符号PDはフォトディテクタ、符号PMは回転多面鎖を夫々示している。

第3回に示す面精度測定装置において、回転多 面鏡PMの低速回転時(静止時を含む)と高速回 転時における同一ミラー面のホログラムを静止画

像で得る為の方法を以下において説明する。

先ず、図示された光学系において、He-Neレーザ3及びフォトディテクタPDよりなる回転 角検出装置により回転多面鏡PMのミラー面の回 転角を検出して、ツインパルスRbレーザ1にト リガーをかけ、低速回転時のミラー面の情報をホ ログラム乾板5に露光記録する。

次に、高速回転時のミラー面の回転角を検出して、同様に情報をホログラム乾板5に二重露光する。この時、低速回転時と高速回転時におけるミラー面の乾板5に対する回転角がパルスレーザの波長オーダで一致すれば、低速回転時と高速回転時におけるミラー面の変位量が干渉綿として可視化できる。

ところで、通常、上述のパルスレーザにおいては、トリガーがかかってから(レーザの発振がオンになったとき)実際にレーザが出るまでの時間(ディレイタイム)は数 $100\,\mu$ secと一定であり、さらに $1\,\mu$ sec 毎にディレイタイムを変化させることができる。

従って、回転検出機構のフォトディテクタPD からの信号を前述のトリガーとして、パルスレー ザのディレイタイムを変化させれば、理論的には 目的のホログラムが作成できることになる。

[考案が解決しようとする課題]

しかしながら、回転多面鏡 PMにおいて、低速回転時と高速回転時の回転角を波長のオーダーで一致させるということは、ディレイタイムをnsecのオーダーで制御しなければならないということであり、また、1μsec 毎のディレイタイム変化で、偶然に回転角が波長のオーダーで一致したとしても、その間に要する時間は膨大であり、しかも、その都度ホログラムを現像、定着しなければならないトライアンドエラー方式であるため、測定時間が長くかかり過ぎるという不具合を生じる。

本考案は上記事情に鑑みてなされたものであって、従来のパルスレーザホログラフィ干渉法の困難な点及び長時間を要する点などを改良するものであり、回転中の回転多面鏡のミラー面の面精度を比較的短時間に測定できる面精度測定装置を提

供することを目的とする。

〔課題を解決するための手段〕

上記目的を達成するため、本考案による面精度 測定装置は、パルスレーザ発振用光源と、レンズ、 ピームスプリッタ、ミラー、NDフィルタ等から なるパルスレーザホログラフィ光学系と、連続発 根を行うレーザ光を被測定物たる移動物体に照射 しその移動物体の被験面からの反射光をフォトデ ィテクタにより受光してその信号をトリガー信号 として上記パルスレーザ用光源にフィードバック する手段とを備え、上記トリガー信号に同期して パルスレーザを発掘し上記被測定物の被験面に照 射して該被験面からの反射光をホログラム乾板に 露光して被験面のホログラム像を撮影することに より上記被験面の面精度を測定する面精度測定装 置において、上記フォトディテクタを移動可能に 設けると共に、上記被測定物体とホログラム乾板 との間に凸レンズとピンホールとを設けたことを 特徴とする。

〔作 用〕

本考案によれば、フォトディテクタを移動可能 に設けると共に、上記被測定物体とホログラム乾 板との間に凸レンズとピンホールとを設けたこと により、低速移動時における被験面からの反射光 と、高速移動時における被験面からの反射光とを ホログラム乾板上の同一位置に一致させて露光す ることができる。

〔実 施 例〕

以下、本考案を図示の一実施例に基づいて詳細 に説明する。

第1図は本考案によるパルスレーザホログラフィ干渉法を用いた面精度測定装置の一例を示す。

第1図において、符号1はパルスレーザ発振用 光源たるツインパルスRbレーザ、符号2はツインパルスRbレーザ1の光軸合わせ用に用いられるHeーNeレーザ、符号3は回転多面鏡の回転 角検出用のHeーNeレーザ、符号4はポリゴンユニット、符号5はポログラム乾板、符号BSはピームスプリッタ、符号L1,L2,L3,L4 はレンズ、符号M1,M2はミラー、符号PDは

フォトディテクタ、符号PMは回転多面盤を夫々 示しており、本考案の特徴とするところは、上記 構成に加えて、上記フォトディテクタPDを光輪 に直交する向きに移動可能に設けると共に、上記 被測定物体たる回転多面鏡PMとホログラム乾板 5との間に凸レンズL5とピンホールPHとを設 けたことにある。尚、図において、NDフィルターは省略してある。

第1図に示す構成の本考案による面精度測定装置においては、回転角検出用のHe-Neレーザ3を回転中の回転多面鎖PMのミラー面に入射し、そのミラー面からの反射光をフォトディテクタ(受光素子)PDにより検出し、このフォトディテクタPDからの信号をトリガー信号としてツインパルスRbレーザ1にかける。

ツインパルスR b レーザ1 の発振開始時刻の微調整は、従来装置のようなディレイタイムの調整ではなく、フォトディテクタP D の位置調整により行う。また、回転多面鏡 P M とホログラム乾板5 との間には前述したように凸レンズL 5 を設置

し、さらに、この凸レンズL5の焦点位置にピンホールPHを設置し、略同一の回転角の物体光のみが較板5に到達するようにする。

次に、第1図に示す面精度測定装置を用ての具体的な測定方法について説明する。

第1図において、先ず、ミラー面の一面だけを 残してマスキングを施した回転多面鏡PMを高速 回転状態にする。この回転多面鏡PMの高速回転 状態時に、回転角検出用のHe-Neレーザ3を 発振し、連続発振されたレーザ光を回転多面錠P Mに照射し、ミラー面からの反射光をフォトディ テクタPDで検出し、ツインパルスRbレーザ1 にトリガー信号をかけてツインパルスRbレーザ 1 を発振させ、回転多面鏡 PM にパルスレーザ光 を照射する。そして、回転多面鎖PMのミラー面 からの反射光を凸レンズL5及びピンホールPH を介してホログラム乾板5に露光し、高沢司転時 のホログラム像を撮影する。尚、この際、乾板5 直前のピンホールPHを物体光が通過するように フォトディテクタPDの位置を調整する。

次に、回転多面鏡PMを低速回転状態にした後、 上述と同様の操作を行い、低速回転時のホログラム像を撮影する。この時、回転多面鏡PMの回転 速度に応じて、フォトディテクタPDを高速回転 時の位置から回転方向に数deg 移動し、さらに、 フォトディテクタPDを微小移動することにより、 物体光がピンホールを通過するように調整する。 尚、この操作は目視により容易に行うことができる。

尚、上述のフォトディテクタPDの移動量は、 以下の式により決めることができる。

 $\theta = n \cdot 360 \cdot 900 / (6 \cdot 10^7)$

 $X = 2 \cdot 500 \cdot \sin(\theta / 2)$

但し、nは回転多面鏡PMの回転数(rpm)、 0はトリガーがかかってからレーザ光が出射されるまでの回転多面鏡PMの回転角(deg)、 Xはそれを補うためのフォトディテクタPDの移動量である。

さて、本考案による面精度測定装置においては、 ピンホールPHを通過した高速回転時と低速回転 時の2つの物体光は、回転角がほぼ一定しているので、乾板5に撮影されたホログラムを再生すれば、微小な回転角のずれ、回転軸の傾きによる面倒れ及び回転による変形が干渉縞として可視像化され、面精度の測定を容易に行うことができる。

ここで、第2図は、現像、定着後の乾板5のホログラム再生像を撮影するための再生光学系の一例を示し、図中符号6は再生用光源たるHe-Neレーザ、符号M3はミラー、符号L7はコリメートレンズ、符号L8は結像用レンズ、符号7は再生像撮影用のカメラを夫々示している。

さて、以上説明したように、本考案による面精 度測定装置によれば、移動物体、特に、高速回転 する物体の面精度測定を比較的容易に且つ確実に 行うことができる。

また、本考案による面精度測定装置においては、 回転角検出機構のフォトディテクタの移動や、物 体光のピンホール通過の有無の検出等を自動的に 行うことも可能である。例えば、物体光のピンホ ールの通過の有無は、ピンホールの周りに受光素

子などを配置することによって容易に達成できる。 したがって、本考案によれば、装置の自動化をも 容易に図ることができる。

[考案の効果]

以上説明したように、本考案によれば、パルス レーザホログラフィ干渉法による面精度測定装置 における問題を解消することができ、移動物体、 特に、高速回転する物体の面精度測定を比較的短 時間で容易に且つ確実に行うことができる面特度 測定装置を提供することができる。

図面の簡単な説明

第1回は本考案の一実施例を示すパルスレーザ ホログラフィ干渉法を用いた面精度測定装置の概略的構成図、第2回は現像,定着後の乾板による ホログラム再生像を撮影するための再生光学系の 懐略的構成図、第3回は従来例を示す面精度測定 装置の概略的構成図である。

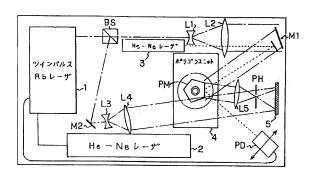
1 ····パルスレーザ発振用光源、2 ····He-Neレーザ、3 ···・回転角検出用He-Neレーザ、4 ···・ポリゴンユニット、5 ···・ホログラム

乾板、BS・・・・ピームスプリッタ、L1,L2, L3,L4・・・・レンズ、L5・・・・凸レンズ、M1, M2・・・・ミラー、PD・・・・フォトディテクタ、P H・・・・ピンホール、PM・・・・回転多面籟。

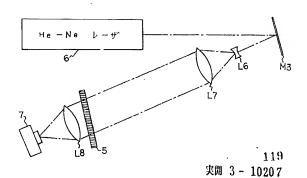
代理人 樺 山 亨

<u></u>5)

第 1 図

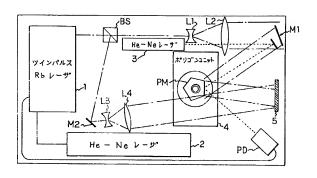


第 2 図



代理人 樟 山 一 亨

第 3 図



120 実開 3 - 10207

代理人 雄 山 亨